

株式会社セコニック
露出計営業部

PHOTO NEXT2017 出展のお知らせ

株式会社セコニックは6月20日(火)-21日(水)の2日間、パシフィコ横浜で開催される「PHOTO NEXT2017」に出展します。本年1月発売の露出計「スピードマスターL-858D」、カラーメーター「スペクトロマスターC-700」を中心に、写真家によるブースセミナーやワークショップ、市川ソフトラボラトリー社とのコラボレーションセミナーなど多彩なセミナーをご用意。好評のアウトレット販売にも出店します。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

PHOTONEXT2017

●日時

6月20日 [火] 10:00-18:00
6月21日 [水] 10:00-17:00

●場所

パシフィコ横浜 CD ホール(ブース No.40)

●<http://www.photonext.jp/>

【主な出展製品】



スピードマスターL-858D

入射光式、スポット測光を搭載した露出計。フラッシュ光の閃光時間、閃光波形グラフ表示やハイスピードシンクロ測光、フラッシュプリ発光キャンセル機能など機能満載。暗所の測光性能もアップしています。

スペクトロマスターC-700

分光式の単体カラーメーターとしては世界初のストロボ計測が可能。演色評価数の計測や、分光グラフの表示も可能。



【SEKONIC セミナー情報】

●石田晃久氏

「撮影照明の見極めがステップアップのコツ」

6月20日	6月21日
11:30~12:00	10:30~11:00
14:30~15:00	12:30~13:00
17:00~17:30	

●上田晃司氏

「最新露出計 L-858D を効果的に使おう」

6月20日	6月21日
10:30~11:00	11:30~12:00
13:30~14:00	13:15~13:45
16:15~16:45	16:00~16:30

●石田美菜子氏

「私の露出計、撮影ワークフロー」

6月20日
12:30~13:00
15:30~16:00

●SILKYPIX コラボセミナー

6月21日
15:00~15:30